

超高真空一貫MBE（分子線エピタキシー）装置



超高真空一貫MBE装置

エイコーエンジニアリング社製 MBE
最大 2 inch wafer (In soldering) 対応
K-Cell 5本 (Al, Ga, In, Si, Be) 、Valved Cracker Cell (As) 装備